Japanese Patent Application Publication (JP-B) No.58-12577

Publication Date: March 9, 1983

Application No.: 49-146673

Application Date: December 20, 1974

TITLE: PHOTOPOLYMERIZABLE COPYING MATERIAL

Applicant: Hoechst Aktiengesellschaft, Germany

## Abstract:

The invention relates to a photopolymerizable copying material comprising at least one polymerizable compound, at least one photo-initiator, and at least one copolymer of (A) an unsaturated carboxylic acid, (B) an alkyl methacrylate with at least 4 carbon atoms in the alkyl group, and (C) at least one additional monomer which is capable of copolymerization with monomers (A) and (B), the homopolymer of said additional monomer having a glass transition temperature of at least 80°C.

#### 許 公 **郵** (B2) **(2**) 昭58-12577

(Int.Cl. G 03 C 1/68 C 08 L 33/06 G 03 F

識別配号 **庁内整理番号** 

❷❸公告 昭和58年(1983) 3月9日

8205-2H 7308-4J 7/02 7267-2H

発明の数 1

(全10百)

1

# 60光重合可能な復写材料

②特 顧 昭49-146673

図出 願 昭49(1974)12月20日

69公 開 昭50-96305

49昭50(1975)7月31日

優先権主張 1973年12月21日188西ドイツ(D

E) @P 2363806.4

⑫発 明 者 ライムント・ヨーゼフ・フアウス

ドイツ連邦共和国ヴイースバーデ ン・ピープリツヒ・アードルフス プラツツ5

72発明者 クルト・ヴァルター・クリユップ

ドイツ連邦共和国ヴィースパーデ ン・ゾンネンベルク・ドライスピ ツツ・シユトラーセ2アー

砂出 願 人 ヘキスト・アクチェンゲゼルシャ フト

ドイツ連邦共和国フランクフルト

/マイン80 ②復 代理人 弁理士 矢野敏雄

# の特許請求の範囲

1 主成分として重合可能なアクリル酸エステル 又はメタクリル酸エステル少なくとも1種、光学反 応開始剤少なくとも1種及び(A)不飽和カルボン酸、 旧アルキル基中の炭素原子数少なくとも4個を有 するメタクリル酸アルキル及び(C)少なくとももう 30 に、むしろ親水性化する利点を有する。 1種のモノマーからの共重合体少なくとも1種を 含有する光重合可能な複写材料において、前記共 重合体は、もう1種のモノマー成分として、モノ マー(A)及び(B)と共重合可能で、そのホモポリマー が低くとも80℃のガラス化温度を有する、スチ 35 て、カルポン酸ー、無水カルポン酸ー、フェノー ロール、置換されたスチロール、ピニルナフタリ ン、置換されたビニルナフタリン、ビニルヘテロ

環化合物、ピニルシクロアルカン、アクリルアミ ド、メタクリルアミド、Nーアルキルアクリルア ド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、メ タクリル酸アリール又はメタクリル酸アルキルよ 5 り選択された化合物(C)を有していることを特徴と する、光重合可能な複写材料。

2

#### 発明の詳細な説明

本発明は、液状で又は固体層として担体上に存 在し、主成分として少なくとも1種の光重合可能 10 の不飽和化合物、少なくとも1種の光学反応開始 剤及び少なくとも1種の結合剤-共重合体(これ は、少なくとも3種の異なるモノマー構成員から 構成されていて、アルカリ水中で溶けるか又は少 なくとも膨潤しうる)を含有する新規の光重合可 15 能な複写材料に関する。

例えば印刷版を光学的に製造するレプログラフ イで役に立つ光合可能な複写材料又は複写対は、 これが主として水溶液殊にアルカリ水溶液を用い て現像でき、従つて空気も廃水も心配せずに、現 20 像剤としての有機溶剤とは反対に、環境汚染の規 定に合うので有利である。

現像剤水溶液もしくは同アルカリ性水溶液は、 更に、有機溶剤に比べて、更に低価格、非危険性、 生理的無害性及び簡単な後処理の利点を有する。 25 それというのは、使用された現像液から溶けた複 写材料が酸性化及び引続く沪過により分離できる からである。

更に、アルカリ性溶液は、それで湿らされた金 属担持材の表面を浄化するかもしくは大低の場合

アルカリ水溶液で現像されうる複写層は公知で ある。所望の特性は、一般にアルカリ水性媒体中 で可溶であるか又は少なくとも膨潤しうる結合剤 の添加により達成される。このためには、主とし ル性又はアルコール性ヒドロキシル基及び類似の 水/アルカリー媒体中の溶解度を調節する基を有

するホモポリマー又はコポリマーを使用する。・

との種の結合剤を基礎とする複写層は、( 西ド イツ特許第1194707号参照)、一定の目的 にとつて、例えばオフセツト印刷版の製造のため に、表面浄化されたアルミニウム担持材上で良好 5 に作用を発揮する。

しかしながら、担持材としての他の金属例えば クロム、真ちゆう及び殊に銅の使用の際には、こ の種の層の付着性は不充分であり、即ち、現像時 に非露光層も露光層も侵され、部分的に溶解除去 10 能であることが認められている。 される。

しかしながら、コポリマーの2成分系中での酸 含分は、水/アルカリ性現像性及び最適現像剤抵 抗に関する要求により決定される。従つて、コポ **備かであり、特に強度、弾性、認容性、粘着性等** に関する層品質の最適化は不可能である。

との理由から、例えばスチロール及びメタクリ ル酸、アクリル酸、マレイン酸又はマレイン酸半 エステルからの共重合体(同じ目的のために西ド 20 イツ特許出願公開公報第2205146号に記載 されているように)は、同時に銅上の良好な付着 性で、任意のフレキシブルな層の形成を許容しな いっ

ト配線及び成形部材エツチング用のエツチングザ ーブカーン (Atzreservagen) の製造時に特に 問題であることが判明した。

例えばエツチング剤はエツチング工程でエツチ ゆるサイドエツチングも起り、この際、担持材で もはや保護されないレジストカーンが生じること に注意すべきである。

このカーンは機械的に特に敏感であり、例えば により、エツチング剤は再び担持材表面の新しい 部分にまで達する。

前記の欠点は、例えばメタクリル酸メチル及び メタク リル酸、スチロール及びマレイン酸又はこ れら誘導体からの共重合体で認められ、これら共 40 アルカリ水性現象可能性、可撓性、エツチングー 重合体が高いガラス化温度(Tg=低くても100 ℃ )を有し、これが、露光した層に実際に高すぎ るもろさを与える原因である。との高いTg は、 例えばポリマーハンドブツク(Polymer-

Handbook、I.Brandrup及びE.H. Immergut. Interscience Publishers, New York, London. Sydney 1965年)中で定 義され説明されている。

この欠点をフォトポリマー層に軟化剤を添加す ることにより阻止する試みをしたが、これによつ ては、層の付着性が一般に更に悪化される。更に、 多量の低分子量モノマーを含有するフオトポリマ -層が粘着傾向があり、従つて、加工が劣悪に可

特願昭47-3921号(特開昭48-45227 号公報)の発明の目的物は、少なくとも1種の重 合可能な化合物、少なくとも1種の光学反応開始 剤、及び少なくとも1種のメタクリル酸と少なく リマーの自由な選択から明らかである自由度は、 15 とも 1 種のメタクリル酸アルキル ( この際、これ 又はメタクリル酸アルキルの少なくとも1種は、 炭素原子数4~15のアルキル基を有する)とか らの共重合体を含有する光重合可能の複写材料で

> メタクリル酸、メタクリル酸ーメチル又はーエ チル及びアルキル基中に4~15個の炭素原子を 有するメタクリル酸アルキルからのテルポリマー が有利である。

充分に低いガラス化温度(Tg=20℃ 以下)を とれは、特に多メタル版、凸版、凹版、プリン 25 有するモノマー構成単位より成るこの共重合体は、 部分的に、銅及び他の金属上への極めて良好な付 着性を有するが、液体フオトモノマーに関する中 程度の吸収性を有するだけである。例えば、メタ クリル酸とアルキル基中に4個より多い炭素原子 ングリザーブカーンの枠の下にも侵入して、いわ 30 を有するメタクリル酸アルキルとよりなる銅上に 極めて良好に付着する共重合体を用いて、非粘着 性で、充分に高いモノマー濃度で充分に感光性の レジスト層を形成することは成功していない。こ のような処方のもう1つい欠点は、冷間流れによ スプレーエツチングの際にも容易に折られ、とれ 35 る不充分な形状安定性であり、これは、端部例え ば貫通接続回路の製造の際の穿孔縁部で、及び貯 蔵及び加工の際に、印刷個所でのレジスト層の障 害性のにじみ現象をもたらす。

> 本発明の目的は、原発明の複写材料の利点殊に 及び電解抵抗及び露光状態での金属上への良好な 付着性を有し、付加的に、粘着性を有せず、非露 光状態での低下された冷間流れを有する光重合可 能な複写材料を得ることであつた。

本発明による複写材料は、それが結合剤として (A)不飽和カルボン酸、(B)アルキル基中の炭素原子 数最低4のメタクリル酸アルキル及び(Oもう1種 の(A)及び(B)と共重合可能なモノマー(そのホモポ リマーは低くても80℃のガラス化温度を有する)5 より成る共重合体を含有することを特徴とする。

このテルポリマー中の成分(Oとしては次の化合 物が好適である:

スチロール又は置換されたスチロール例えばビ ニルトルオール、 p ークロルスチロール、 α ー ク 10 4 0 重量 % の濃度で、成分(B)を 3 5 ~ 8 3 重量 % ロルスチロール、αーメチルスチロール、ビニル エチルベンゾール、 o ーメトキシスチロール及び mープロムスチロール、ビニルナフタリン又は置 換されたビニルナフタリン、ビニルヘテロ環化合 物例えばN-ビニルカルバゾール、ビニルピリジ 15 た付着性及び液体モノマーに対する優れた吸収性 ン、ビニルオキサゾール、ピニルシクロアルカン 類例えばビニルシクロヘキサン、 3,5一ジメチ ルーピニルシクロヘキサン、アクリルアミド、メ タクリルアミド、Nーアルキルアクリルアミド、 アクリロニトリル、 メタクリロニトリル、メタ 20 を広範に決定するととができる。成分(C)の濃度の クリル酸アリール、メタクリル酸アルアルキル及 び類似物。

有利な実施形式においては、本発明の複写材料 は、中の成分(Oがスチロール、pークロルスチロ ール、ビニルトルオール、ビニルシクロヘキサン、25 て貯蔵し、搬送する際にも、レジスト層の障害性 アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーアルキ ルアクリルアミド、メタクリル酸フエニル、アク リロニトリル、メタクリロニトリル又はメタクリ ル酸ベンジルであるテレポリマーを含有する。と れらのうちスチロールが特に有利である。

当該ホモポリマーのガラス化温度は、低くても 80℃、有利には低くても100℃であるべきで ある。

不飽和カルボン酸(A)として、メタクリル酸、ア 酸もしくはイタコン酸又はこれらの半エステルを 使用するのが有利である。

メタクリル酸アルキル(B)は、一般にアルキル基 中に4~20個、特に6~12個の炭素原子を有 する。

当該ホモポリマーは、有利に最高20℃のガラ ス化温度を有すべきである。

更に、この結合剤ー共重合体は、成分(A),(B)及 び(Oと共に更に、これと共重合しうるメタクリル

б

酸アルキル(これは、アルキル基中で4個より少 ない C - 原子数を有してよい )を含有することが できる。もちろんすべての成分(A), (B), (C)のうち、 多数の代表的物質を含有していてもよい。

4個のモノマー構成単位からなる結合剤は例え は、一定の特性例えば複写材料の新しく開発した 金属合金上への付着性の微調整が必要である際に 有利である。

モノマー成分(A)を10~40重量%特に16~ の濃度で、かつ成分(Oを1~35特に3~25重 量%の濃度で使用する。

本発明の複写材料を用いて得られる複写層は、 それが露光後に金属担持材上、殊に銅上への優れ で、高い可撓性を有する点で優れている。この共 重合体のもう1つの重要な利点は、モノマー(B): モノマー(〇の濃度比の選択により、レジスト層の 可撓性を調節することができ、即ち所望層の稠度 選択により、大抵液状のフォトモノマーの高濃度 の際の層の冷間流れを、60℃までの温度ででも、 特に2層の間にサンドウイツチ状に包装されたレ ジスト層をロール状で乾燥レジストフイルムとし のにじみ現象が生じない程度まで減少させること ができる。

モノマー(B及び(Oは、それらの相対的濃度で相 互に共重合体中で変動性であるが、モノマー(A)特 30 にメタクリル酸の濃度は、水/アルカリ媒体中で のできるだけ迅速な現像性及び該現像剤混合物中 のできるだけ大きい現像剤抵抗に関する要求によ り決定される。共重合体中のカルボキシル基の最 も好適な濃度としては、約50~最大250有利 クリル酸、クロトン酸、ソルビン酸又はマレイン 35 に120~210の酸価が判明しており、これは、 例えば約10~40重量%のメタクリル酸含分に 相当する。しかしながら好適な範囲は、種々異な る結合剤にとつていくらか異なり、モノマー(A)の 性質に依るだけでなく、モノマー(B)及び(C)の種類 40 及び濃度割合にも依る。更に、平均分子量及び分 子量の非単一性は、コポリマー中の選択すべき最 適COOH濃度に特定の影響を及ぼす。最適平均 分子量は、20000~200000であり、このコポ リマー結合剤の酸価は、コポリマーの平均分子量

が高い程高く選択される。

比較的高い分子量で酸価を比較的低く保つべき 際には、現像すべき複写層に対する作用を容易に するために、現像剤に水と混じる有機溶剤及び/ 又は湿潤剤を少量添加することが推奨される。

複写材料を、殊に乾燥レジストフイルムの形 (これはエツチング及び電鶴ーリザーブとして使 用する)でのフォトレジスト材料の製造のために 有利に使用する際に、硬化されたエツチングリザ ープのカーンは、優れたエツチング強度及びこの 10 本発明の複写材料は主として、モノマー、光学 ために慣用の担持材上への付着性で優れている。 付着性は、殊に銅表面に対して重要であり、例え はプリント配線、多メタル版及び凹版印刷版の製 造に使用され、ここで、フオトポリマー層の付着 性は、従来特別な問題であり、付着助剤を添加す 15 示薬を含有していてよい。 べきであつた。本発明の複写材料を用いて得られ る層の付着性は、他の金属担持材例えばクロム、 真ちゆう、亜鉛及び鋼に対しても非常に良好であ

ープのアンダーカツトの際に、抵抗性でフレキシ ブルなレジストカーンが生じ、これは、エツチン グ溶液のスプレー時に、高いスプレー圧でも折れ ない。露光したレジスト層のこの可撓性は、新規 結合剤においては、他の公知の結合剤のようには 25 メチルーベンズ(a)フェナジン、 9 ーメチルーベン 非露光状態の層の柔軟性及び冷間流れに直結して おらず、むしろ、特にこの層が非露光状態でも充 分な形状安定性を有することが特に有利に認めら れる。

ングの際のみならず、他の使用目的でも、例えば オフセツトー又は凸版印刷版の製造の際にも有利 である。それというのは、印刷版を撓める際には もろい層中では容易に毛様亀裂が生じうるからで ある。

本発明の複写材料は、公知方法で溶液又は分散 液として使用に供され、これらは、消費者により 殊にエツチング保護層の製造のために使用される。 本発明の複写材料の有利な用途は、乾燥レジスト フイルムであり、これは、中間担持材上にある乾 40 環式アルコールのジグリセリンジアクリレート、 燥した熱可塑性フォトレジスト層からなり、これ は使用者によりエツチングすべき又は、画像に応 じて電鋳されるべきベース上に貼布され、次いで 露光され、中間担持材(これは大抵プラスチツク

8

シートよりなる)の引きはがしの後に現像される。 本発明による複写材料は、この使用形式にとつ て特に好適である。しかしながらこれは、適当な 担持材、例えばアルミニウム又は亜鉛上のプレセ 5 ンシタイズされた複写材料の形でもオフセツト版 は凸版の工業的な光学的製造のために使用できる。 更にこれは、レリーフ像、スクリン印刷ステンシ ル、色テストシート及び類似物の製造に好適であ

反応開始剤及び前記結合剤よりなるが、これはな お一連の他の添加物例えば複写材料の熱的重合を 減少させるための安定剤、水素供与体、感光調節 剤、染料及び顔料、未着色顔料、色形成剤及び指

しかしながら、これら添加物は、特に開始工程 に必要な化学線の過剰量を吸収すべきではない。

光学反応開始剤としては次の多数の物質が好適 である:例えば、ベンゾイン、ベンゾインエーテ 本発明の複写材料から得られるエツチングリザ 20 ル、多核キノン類、例えば 2 - エチルーアントラ キノン、アクリジン誘導体例えば9ーフエニルー アクリジン、9-p-メトキシフエニルアクリジ ン、9ーアセチルアミノアクリジン、ベンズ(a)ア クリジン、フェナジン誘導体例えば9,10-ジ ス(a)ーフェナジン、10一メトキシーベンス(a)フ エナジン、キノキサリン誘導体例えば6,4′,4′ ートリメトキシー2,3ージフエニルーキノキサ リン、 4,4ージメトキシー2,3ージフエニル しかしながら、複写層のこの可撓性は、エツチ 30 -5-アザーキノキサリン、キナゾリン誘導体。 種々のケトンの合成混合物、染料/レドツクス系、 チオピリリウム塩及びその他類似物。

> 本発明による複写材料に好適な光重合可能なモ ノマーは公知であり、例えば米国特許第 2760863 · 35 条及び同第3060023号明細書に記載されて いる。

有利な例は、アクリルー及びメタクリル酸エス テル例えばトリメチロールエタン、トリメチロー ルプロパン及びペンタエリスリツト及び多価の脂 ポリエチレングリコールジメタクリレート、アク リレート及びメタクリレートである。特に、ジイ ソシアネートと多価アルコールの部分エステルと の反応生成物を有利に使用することができる。こ

の種のモノマーは、西ドイツ特許出願公開公報第 2064079号に記載されている。一般に、メ タクリレートはアクリレートに比べて有利である。

水素供与体としては、主として脂肪族ポリエー テルが使用される。場合によつては、この機能は、5 結合剤又は重合可能なモノマー(これらが活性水 素原子を有する場合には ) から引受けられうる。

との複写材料は、本発明で使用される共重合体 と共に、少量の他の結合剤例えばアルカリ水中に 不溶のものをも含有していてよい。もちろんここ 10 合の際に使用した量である。 で、この種の添加物によつて、前記共重合体によ り得られる利点をそこなわないように注意すべき である。

本発明の複写材料を用いて製造される複写材料 用の担持材としては、例えばアルミニウム、鋼、 15 亜鉛、銅又はプラスチツク例えばポリエチレンテ レフタレート又は酢酸セルロース製のシート又は スクリンが好適である。担持材表面は、層の付着 性を適正に調節するかもしくは複写層の化学線領 域での担持材の反射能を抑制 ( ハレーション防止)20 するために、化学的又は機械的に前処理すること ができる。

本発明の複写材料を用いて感光性材料を製造す ることは公知方法で行なう。例えば、これを溶剤 中に入れ、この溶液もしくは分散液を、注型スプ 25 レー、浸漬、ローラでの塗布等によりフイルムと して準備した担持材上に施とし、 引続き乾燥させ る。厚い層(例えば250μ及びそれ以上)は、 押出し又は圧縮成形により自己保持性シートとし て製造でき、次いでこれを担持材上にラミネート 30

複写層を公知方法で露光しかつ現像させる。現 像剤としては、有利に、アルカリ水溶液例えば燐 酸アルカリ、ホウ酸アルカリ又は珪酸アルカリの 水溶液が好適であり、場合によりこれらに、少量 35 18μである。この層そのものは、フレキシブル の湿潤剤及び/又は水と混ざりうる有機溶剤が加 えられていてよい。アルカリとしては、更に特別 な場合には緩衝されていてよい脂肪族アミンの水 溶液が好適である。

途で使用できる。特に有利に、これは、直接又は 乾燥レジストフイルムの形でリザーブカーン即ち エツチング保護層もしくは電鋳リザーブを金属担 持材例えば銅上に製造するために使用され、これ 10

は、特にプリント配線、凹版及び多メタルオフセ ツト版の製造のために使用される。露光した層部 材の注目すべき優れた付着性及び可撓性は、特に 有利であると判明した。

次に実施例につき本発明の複写材料の個々の実 施形式を説明する。他にことわりのないかぎり、 百分率及び量比は重量単位である。容量部 (Vi.) として1㎡を選択する際に重量部 (Gt)は18であ るとする。共重合体中のモノマーの重量分は、重

メタクリル酸50重量部、2ー エチルヘキシル メタクリレート10重量部及び アクリロニトリル15重量部か らの共重合体

5.6重量部

2,2,4ートリメチルーヘキサメ チレンジイソシアネート1モル とヒドロキシエチルメタクリレ ート2モルとの反応により得た モノマー(西ドイツ特許出願公開 公報第 2064079 号例 1 )

5.6重量部

9 - フェニルアクリジン

0.2重量部

トリエチレングリコールジメタクリレート

0.15重量部

ミヒラーのケトン

0.015重量部

及び2,4ージニトロー6ークロル ーグーアセタミドーガーメトキ シー4'-(β-ヒドロキシエチ ル-β-シアノエチル)ーアミ ノーアゾベンゾール

0.06重量部

をメチルエチルケトン

13重量部

及びエチレングリコールモノエ チルエーテル

40重量部

中に溶かした溶液を、25μ厚さの2軸延伸ポリ エチレンテレフタレートシート上に振りとばし途 布し、100℃で2分間乾燥させる。この層厚は であり、室温で粘着性のない表面を有する。

この材料は、この形で乾燥レジストフイルムと して使用されうる。これに、ジェネラル・ピンデ イング・コーポレーション社(General Bind-本発明の複写材料は、前記のように、種々の用 40 ing Corporation USA) 製のラミネーター 9 LD型を用いて、115~130℃で35 uの厚 さの銅シートの貼布されたフェノプラストー層物 質飯上にラミネートし、 クリムシユ・ウント・コ ーポレーション社(Klimsch und Co.Fran-

11

kfurt 在)のキセノン複写機 Z.8 W型を用い て灯ー複写枠間距離80㎝で10~30秒間露光 する。オリジナルとして、ハイデンハイン社 (Firma Heidenhain Traunreut 在)の野巾 4 mm~5μの格子テストプレートを用いる。露光の 5 後にポリエステル担持材を引きはがし、複写層を 次の組成を有するアルカリ水性現像剤で現像する:

水1000重量部、メタ珪酸ナトリウム・9水 和物 1 5.0 重量部、ポリグリコール 6 0 0 0 重量部、レブリン酸 0.6 重量部、水酸化ストロン 10 この層上に次の組成: チウム・8水和物 0.3 重量部。現像は、ワイプ (60~100秒)によるか又はデユ・ポン社 (Firma Du Pont) のスプレー装置プロセソー ルA24型(Typ Processor A24)を用いる スプレーにより行なう。次いで水で洗う。

優れた緑部明瞭性及びオリジナルに忠実な線寸 法を有するレジスト線が得られ、この際、50μ までの幅の線は正確に模写されうる。

このレジストは、塩化鉄(M溶液 (42℃、42° Be)用のエツチングリザープとして使用される。 20 からなる溶液 II を酸素バリア層として振りとばし ヘムカツト社(Firma Chemcut.Solingen 在) のスプレーエツチング装置 412 G型を使用する 際に、スプレーエツチング時間 4 5 秒が必要であ る。

酸、メタクリル酸デシル及び1ービニルナフタリ ン(50:90:15 Gt)からのテルポリマー 又はメタクリル酸、メタクリル酸デシル及び p ークロルスチロール(45:80:25Gt)か らのテルポリマー、メタクリル酸、 n — ヘキシル 30 ている。こうして得た印刷版は直接オフセツト印 メタクリレート及び1-ビニルナフタリン(40: 75:15 Gt)からのテルポリマー又はメタクリ ル酸、n-ヘキシルメタクリレート及びアクリロ ニトリル (95:175:50 Gt)からのテルポ リマー同量を使用することもできる。いずれの場 35 テルポリマー同量を使用することもできる。同じ 合にも、前記の操作工程を保持する際に、露光及 び現像の後に優れた付着性で縁部明瞭なエツチン グー及び電鋳マスクが得られる。

例 2

メタクリル酸、nーヘキシルメ タクリレート及びアクリロニト リル(95:175:50 Gt) からのテルポリマー

5.6重量部

1 , 1 , 1ートリメチロールエタンート リアクリレート

5.6重量部

12

9-フェニルアクリジン

0.085重量部

例1に記載の青色アゾ染料

0.10重量部

及びエチレングリコールモノエチ ルエーテル

40重量部

から被覆溶液」を製造し、電解的に粗面化され、 陽極化により硬化されたアルミニウム担持材(そ の酸化物層は38/㎡である)上に振りとばし途 布し、乾燥させる。層重量は、3.58/㎡である。

K値8及び未鹼化アセチル基12 **%を有する部分鹼化されたポリビ** ニルアルコール

5.6重量部

K値4及び未鹼化アセチル基12 %を有する部分鹼化されたポリビ ニルアルコール

1.9重量部

エトキシ化されたヤシ油アルコー ルからの湿潤化剤

0.75重量部

及び脱イオン化された水

92.4重量部

塗布し、乾燥させる。この第2の層は、層重量 5.08/㎡を有する。次いでこの平版を、21段 のハーフトーンくさび(その密度範囲 0.05~ 3.05で密度増加度 0.15であり、60及び 120 前記のポリマーの結合剤の代りに、メタクリル 25 の線一及び点ーラスタである)よりなる組合せネ ガオリジナルの下で露光し、例1に記載の現像液 を用いて、1分のワイプにより現像する。次いで 色する。前記の段くさびの7段が完全に露光され 刷に使用可能である。

> 前記例で用いた結合剤の代りに、メタクリル酸 45重量部、メタクリル酸デシル80重量部及び N-t-ブチルアクリルアミド25重量部からの 操作段階を保持する際に完全に露光された7段の くさびを有する印刷しうるオフセツト印刷版が得 られる。

例 3

メタクリル酸45重量部、メタク リル酸デシル 8 0 重量部及び p-クロルスチロール25重量部から のテルポリマー

5.6重量部

2,2,4ートリメチルーへキサメチレ ンジイソシアネート1 モルとヒド

ロキシエチルメタクリレート2モ ルとの反応により得たモノマー

5.6重量部

9-フェニルアクリジン

0.085重量部

例1と同じ骨色アゾ染料

0.10重量部

及びエチレングリコールモノエチ ルエーテル

40重量部

から被覆溶液を製造し、電解粗面化された酸化物 38/πを有するアルミニウム担持材上に振りと ばし塗布し、乾燥させる。層重量は3.58/㎡で10 ある。その後、この複写層を例2に記載の溶液 [ で被覆する。

この酸素不透過性被覆の重量は乾燥後に 5.0 8 

例 2 に記載の操作工程に従がうと、硬化された 15 ロ燐酸銅 - 浴中で、電流密度 4 A / d ㎡、5 0 ℃ 8段のくさびを有するオフセツト印刷版が得られ る。この同じ被覆溶液は、乾燥レジストフィルム の製造のために使用できる。このために、例1と 同じ溶液を25μの厚さのポリエチレンテレフタ レートシート上に128/ $\pi$ の層重量で施こし、20 pH3.5~4.0で10分間浴中に放置する。 例1の記載と同様に銅電導鈑上に塗布し、露光し、 現像する。露光時間は、約10秒である。少なく とも30本/100の解像力と同時に良好な縁部明瞭 性を有する、良好な付着性でフレキシブルかつ極 めて現像剤抵抗性のエツチングリザーブが得られ 25 かつこれに引続き、シュレツター社のニツケル浴 る。

### 例 4

メタクリル酸30重量部、nーへ キシルメタクリレート60重量部 及びスチロール10重量部からの 共重合体

2,2,4ートリメチルーヘキサ メチレンジイソシアネート1モル とヒドロキシエチルメタクリレー ト2モルとの反応により得られる モノマー

トリエチレングリコールジメタク リレート

例1と同じ青色アゾ染料

9-フェニルアクリジン 0.2重量部

ミヒラーのケトン 0.015重量部

をメチルエチルケトン 15.0重量部

中に溶かした溶液を例1の記載と同様にして25 μ厚さのポリエステルシート上に振りとばし塗布 14

する。層厚は乾燥後に18μである。貼布もしく は露光(15秒)に関して例1に記載の操作工程 と同様に行ない、引続き0.40重量%の炭酸ナト リウム溶液で(90秒)現像すると、優れた化学 5 的抵抗を有するエツチングー及び電鋳ーマスクが 得られる。ヘムカツト社製の例1に記載の装置を 用いて塩化鉄(皿溶液(42°Be及び42℃)中で エツチングする際に帯状導体は縁部明瞭であり、 スプレー圧に対して抵抗性である。

乾燥レジストフイルムを電鋳マスクとして使用 する場合は、ポジオリジナルの下で露光する点で のみ操作工程が異なる。

その後、差当り、シユレツター社(Firma Schlötter,Geislingen/steige在)のピ 及び pH 8で、電解時間 10分、引続きプラズベ ルグ社(Firma Blasberg, Solingen 在)の金 浴アウトロネツクス N型 (Autronex N)中で電 解し、この際導電鈑を 0.6 A / d π及び 2 0 ℃、

もう1つの他の実施形式では、まず酸性銅浴中 で即ち、シユレツター社の微細粒子ー銅プラスチ ツク浴(Feinkorn-Kupferplastikbad) 中 で、電流密度2A/dπ、浴温20℃で30分間、 ノルマ(Norma)中で、電流密度 4A/dm、50 ℃、 pH3.5~4.5で5 分間、かつ最後に、ブラス ベルグ社の金浴アウトロネツクスN中で電流密度 0.6 A/d ㎡、浴温 2 0 ℃、 pH3.5~4.0で15 6.5重量部 30 分間電気分解する。種々の電解浴に対する乾燥レ ジストの顕著な抵抗が優れている。

前記方法で得た導電鈑の40℃での4%NaOH 溶液での除層の後に、電解により付加された帯状 導体の間になお存在する銅分をエツチング除去す 35 る。とうして得た高価なプリント配線は、特に帯 状導体の縁部明瞭な垂直な構成で優れている。更 に、高い解像力に基づき、非常に高い帯状導体密 度が可能である。それというのは、帯状導体は 50μの線幅以下まで達成可能であるからであ 0.06重量部 40 る。

例.5

メタクリル酸1 0.8 重量部、 n ー ヘキシルメタクリレート 4 6.2 重量部及び Nービニルカルパゾール 23重量部からの共重合体

6.5重量部

5.6重量部

0.15重量部

2,2,4ートリメチルーヘキサ メチレンジイソシアネート1モル とヒドロキシエチルメタクリレー ト2モルとの反応により得られた モノマー

5.6重量部

トリエチレングリコールジメタク リレート

0.15重量部

9-フェニルアクリジン

0.2重量部

ミヒラーのケトン

0.015重量部

例1と同じ骨色アゾ染料

0.06重量部 10 例 7

をメチルエチルケトン

15.0重量部

中に溶かして得た溶液を例1の記載と同様にして 18μの乾燥レジストフイルムに加工し、浄化し た銅一導体板上に130℃で貼布する。

露光:例1と同様にして15秒

現像:スプレー現像装置プロセソールA24 (デユ・ポン社製)中、0.4%炭酸ナトリウ ム溶液で4分。

プリント配線への引続く加工は、例4に記載の条 20 件と同じ。

例 6

メタクリル酸95重量部、n-ヘ キシルメタクリレート175重量 部及びアクリロニトリル50重量 部からの共重合体

6.5重量部 25

2,2,4-トリメチルーヘキサ メチレンジイソシアネート1 モル とヒドロキシエチルメタクリレー ト2モルとの反応により得たモノ

5.6重量部

9-フェニルアクリジン

0.125重量部 30

トリエチレングリコールジメタク リレート

0.15重量部

例1に記載の染料

0.03重量部

をメチルエチルケトン

15容量部 35

中に溶かして得た溶液を、例2に記載の58/㎡ の層重量の溶液』で代えたポリエステルシート上 に振りとばし塗布し、乾燥させる。感光性複写層 の層重量は428/㎡である。

レジスト層を例1と同様に、浄化した銅導体飯 上に130℃で貼布する。ポリエステルシートを 引きはがした後に、薄いポリビニルアルコール中 間層がレジスト上に残り、酸素を透過しないバリ

16

アの機能を満足する。

露光:例1に記載の露光装置を用いて15秒

現像:2分間揺動し、例1に記載の現像剤溶液で

軽くワイプする。

得られたエツチングーもしくは電鋳ーマスクは 化学薬品に対して優れた抵抗を示す。

乾燥レジストフイルムは、この厚さでプリント 配線の製造にも好適であり、この際、直径2㎜ま での穿孔は被覆されうる。

15

a) メタクリル酸50重量部、nー ヘキシルメタクリレート95重 量部及び p ークロルスチロール 11.7重量部からの共重合体

5.6重量部

2,2,4ートリメチルーヘキ サメチレンジイソシアネート1 モルとヒドロキシエチルメタク リレート2モルとの反応で得た モノマー

5.6重量部

9-フェニルアクリジン

0.2重量部

トリエチレングリコールジメタ クリレート

0.15重量部

ミヒラーのケトン

0.015重量部

例1と同じアゾ染料

0.06重量部

をエチレングリコールモノエチル エーテル

20重量部

中に溶かして得た溶液を、2軸延伸した25μ 厚さのポリエチレンテレフタレートシートトに 振りとばし塗布し、100℃で乾燥させる。層 重量は258/πである。 乾燥レジストフィル ムはフレキシブルで、その表面は粘着性がない。 引続く操作は、例1及び例5の記載と同様に行 なう。

露光:例1と同じキセノン複写装置25秒 現像:例1に記載の現像剤溶液中で120秒 揺動しかつ軽くワイプする。

銅上は良好に付着性の現像剤ー、エツチングー及 び電解一抵抗性のリザーブのカーンが得られる。 例7a)で用いた共重合体の代りに、次のも

のも使用できる:

b) メタクリル酸 45 重量部、2 ーエチルヘキシルメタクリレ ート100重量部及びアクリ ロニトリル 7.5 重量部からの 共重合体

5.6重量部

5.6重量部

0.15重量部

17

c) メタクリル酸 50 重量部 、 n -ヘキシルメタクリレート 100 重量部及び1-ビニルナフタ ン10重量部からの共重合体 5.6重量部 これらの共重合体を用いて製造した乾燥レジ ストフィルムは、優れた付着性のエツチングー 5

例 8

a) 2-エチルヘキシルメタクリレ ート175重量部、アクリロニ トリル30重量部、エチルメタ クリレート20重量部及びメタ クリル酸95重量部からの共重 合体

及び電鋳ーリザーブを生じる。

2,2,4ートリメチルヘキサ メチレンジイソシアネート1モ ルとヒドロキシエチルメタクリ レート2モルとの反応により得 られたモノマー

トリエチレングリコールジメタ クリレート

9-フェニルアクリジン 0.2重量部

ミヒラーのケトン

例1と同じ育色アゾ染料 0.06重量部

をエチレングリコールモノエチ ルエーテル

20重量部

及びメチルエチルケトン

中に溶かして得た溶液を例1の記載と同様に、 ポリエステルシート上に振りとばし塗布する。 乾燥後に308/㎡の層重量が得られる。引続 き、例1 に記載と同様に140℃で貼布し、20 秒露光し現像すると、非常に良好な化学品抵抗、30 髙い解像力及び緑部明瞭性のレジスト線を有す るエンチングーもしくは電锅ーマスクが得られる、 a) に記載の共重合体の代りに、同量の

b) エチレンヘキシルメタクリレー ト175重量部、アクリロニト リル30重量部、エチルアクリ レート20重量部及びメタクリ ル酸95重量部からの共重合体

を用いると、フレキシブルで銅上に良好に付着 する乾燥レジストフイルムが得られ、これは、 288/πの層重量で電鋳法(例4参照)での 40 プリント配線の製造に非常に好適である。

n-ヘキシルメタクリレート57.7 重量部、スチロール11.3重量部 メチルメタクリレート10.0 重量部 18

及びメタクリル酸 2 1.0重量部か らのポリマー(酸価130)のメ チルエチルケトン中の30.6 %容

32.7重量部

例1 に記載のモノマー

5.6重量部

トリエチレングリコールジメタク リレート

0.15重量部

9-フエニルアクリジン

0.2重量部

ミヒラーのケトン

0.018重量部1

10

3.6重量部

0.0 3重量部

からの溶液を更にメチルエチルケトン10容量部 5.6重量部 添加の後に、例1の記載と同様にポリエステルシ

ート上に振りとばし途布する。乾燥(100℃で 5分)後に、308/㎡の層重量が得られる。レ

15 ジストフイルムをデイナヘムーラミナトーア25 型(Dynachem-Laminator、Typ 25)を用 いて115~130℃で35 µ厚さの銅シート上

に貼布したフェノプラストー層物質鈑上に施こす。 」次いで、例1の記載と同様に、格子試験オリジナ

0.015重量部 20 ルの下で 2 0 秒間露光する。

重合しなかつた領域を1%メタ珪酸ナトリウム・ 9水和物溶液で約90~100秒間現像させる。

硬化したレジスト橋は、優れた電気抵抗を有し、 従つて、例4の記載と同様に、アルカリ性ピロ燐 12.5重量部 25 酸銅浴もシユレツター社の酸性微細粒子一銅プラ スチツク浴も電鋳法のために使用することができ る。

例 10

メタクリル酸 20.0 重量部、スチ ロール1 1.3 重量部及びnープチ ルメタクリレート 6 8.7 重量部か

例1に記載のモノマー

例1 に記載の染料

らの共重合体 6.4重量部

9-フエニルアクリジン 0.1 3重量部

35 ミヒラーのケトン 0.01 重量部

> トリエチレングリコールジメタク リレート 0.1重量部

及びメチルエチルケトン 15.0重量部

からの溶液を、例1の記載と同様に28μ厚さの 乾燥レジストフイルムに加工し、浄化した銅導体 飯上に130℃で貼布する。

露光:例1と同様にして30秒

. . .

現像:スプレー現像装置プロセソールA24 (デユ・ポン社製)中、1%メタノールアミ ン溶液を用いて90秒

更にプリント配線に加工するのは、例 4 に記載 の条件と同じ。

次に本発明の実施の態様及び関連事項を列記す る:

- (1) モノマー(A)は、メタクリル酸、アクリル酸、 クロトン酸、ソルビン酸又はマレイン酸もしく はイタコン酸又はそれらの半エステルである、 10(7) 成分(A)は、10~40重量%の機度で、成分 特許請求の範囲の複写材料。
- (2) 不飽和カルボン酸(A)は、メタクリル酸である、 前記(1)項記載の複写材料。
- (3) 使用メタクリル酸アルキル(B)は、アルキル基 (8) 複写材料は、固体の感光層として金属担持材 中に4~20個の炭素原子を含有する、特許請 15 上に存在する。特許請求の範囲記載の複写材料。 求の範囲記載の複写材料。
- (4) モノマー成分(C)は、スチロール、pークロル スチロール、ビニルトルオール、ビニルナフタ リン、ビニルカルパゾール、ビニルシクロヘキ サン、アクリルアミド、メタクリルアミド、N 20 特許請求の範囲記載の複写材料。

20

ーアルキルアクリルアミド、フェニルメタクリ レート、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル又はベンジルメタクリレートである。特許請 求の範囲記載の複写材料。

- 5(5) 当該ホモポリマーが低くても100℃のガラ ス化温度を有するモノマー成分Oを選択する、 特許請求の範囲又は前記(4)項記載の複写材料。
  - (6) モノマー成分(ロはスチロールである、前記(5) 項記載の複写材料。
- (Bは35~83重量%の濃度で、かつ成分(Oは 少なくとも1重量多から最高35重量多の濃度 で存在する、特許請求の範囲記載の複写材料。
- (9) 担持材は銅より成つている、前記(8)項記載の
- (10) 複写材料は、固体の転写可能の感光層として プラスチツクシート製の中間層上に存在する、